# BEST AVAILABLE COPY

### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

02-281670

(43)Date of publication of application: 19.11.1990

(51)Int.CI.

H01S 3/038 H01S 3/03

H01S 3/097

(21)Application number: 01-102680

(71)Applicant:

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

(22)Date of filing:

21.04.1989

(72)Inventor:

KIMIYA HITOSHI

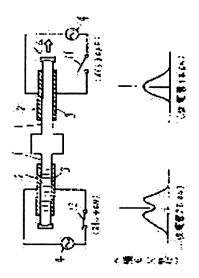
**SUGIYAMA TSUTOMU** 

# (54) HIGH FREQUENCY EXCITATION GAS LASER OSCILLATION DEVICE

## (57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a high frequency excitation gas laser oscillation device which is able to instantaneously vary a lateral mode by a method wherein a discharge region inside a discharge tube is made to electrically decrease or increase.

CONSTITUTION: A gas laser oscillation device is constituted in such a structure that discharge tubes 1 and 1 are provided in an axial direction and the supply of voltage to electrodes 2 and 3 is controlled by switches 11 and 12, and when the switch 11 is turned OFF and the switch 12 is turned ON and when both the switches are turned ON, the whole gain decreases due to the absorption of gas inside the discharge tubes 1 and 1, so that the outputted laser beams are different from each other in lateral mode form. Therefore, a high frequency excitation gas laser oscillation device able to instantaneously switch a lateral mode can be obtained, so that a processing time is remarkably shortened and an economical laser processing low in running cost can be realized.



## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

# (12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平2-281670

(43) 公開日 平成2年(1990)11月19日

(51) Int. C I. 5 H 0 1 S H 0 1 S	識別記号 庁内整理番号 3/03 B 3/03 Z	FI	技術表示管	所
H 0 1 S	3/097 A 審査請求 未請求	H 0 1 S H 0 1 S	3/038 8 0 0 3/03 9 0 2 (全3頁) 最終頁に続	Ēく
(21) 出願番号	特願平1-102680 平成1年(1989)4月21日	(71)出願人	000000582 松下電器産業株式会社 大阪府門真市大字門真1006番地	-
	17301 (1000) 17301	(72) 発明者		器
		(72)発明者	杉山 勤 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電 産業株式会社内	器
		(74)代理人	栗野 重孝 (外1名)	

<sup>(54) 【</sup>発明の名称】高周波励起ガスレーザ発振装置

<sup>(57) 【</sup>要約】本公報は電子出願前の出願データであるため要約のデータは記録されません。

2

## 【特許請求の範囲】

- (1) 誘電体よりなる放電管内を光軸方向にレーザガスを流し、前記放電管の外周面に設けられた金属電極間に高周波電圧を印加し、前記放電管内に高周波放電を発生させ、この高周波放電をレーザ励起源として前記放電管の軸方向にレーザビームを発生する高周波励起ガスレーザ発振装置において、前記放電管内の高周波放電領域を増減させることによりレーザビームの横モードを変化可能としたことを特徴とする高周波励起ガスレーザ発振装置。
- (2) 放電管を複数個軸方向に設け、各種横モードに 応じて放電する放電管数を電気信号により制御可能とし た特許請求の範囲第1項記載の高周波励起ガスレーザ発 振装置。
- (3) 金属電極間の間隔を放電管内ガス上流から下流 にむけて変化させた特許請求の範囲第1項記載の高周波 励起ガスレーザ発振装置。

10

# **BEST AVAILABLE COPY**

(3)

特開平2-281670

爾日本国特許庁(JP)

00 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

平2-281670

@Int. Cl. 5

識別配号

庁内整理番号

@公開 平成2年(1990)11月19日

H 01 S 3/038 3/03 3/097

7630-5F 7630-5F

H 01 S 3/03 B Z A

7630-5 F

3/097

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全3頁)

会発明の名称

高周波励起ガスレーザ発振装置

创特 顧 平1-102680

❷出 頤 平1(1989)4月21日

伊発 囲 者 ②発 明 者

宮 木 杉 山 均 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

の出 願 人 松下電器産業株式会社 大阪府門真市大字門真1006番地

10代理人 弁理士 栗野 重孝

外1名

1、発明の名称

高局放励記ガスレーザ発掘装置

- 2、特許請求の節用
  - (1) 誘電体よりなる放電管内を光軸方向にレーザ ガスを流し、前配放電管の外周面に設けられた 金属電極間に高周波電圧を印加し、前配放電管 内に高周波放電を発生させ、この高周波放電を レーザ励起源として前配放電管の軸方向にレー ザピームを発生する高周波励起ガスレーザ発掘 装置において、前記放電管内の高周波放電領域 を増減させることによりレーザピームの構モー ドを変化可能としたことを特徴とする高周波動 起ガスレーザ発振装置。
  - 2) 放電管を複数個軸方向に設け、各種機モード に応じて放電する放電管数を電気信号により割 御可能とした特許額求の範囲第1項記載の高層 被励起ガスレーザ発接装置。
  - 図 金属電極間の間隔を放電管内ガス上流から下 流にむけて変化させた特許請求の範囲第1項記

載の高周波励起ガスレーザ発振装置。

3. 発明の詳細な説明

産衆上の利用分野

本発明は放電管の軸方向と光軸方向が一致した ガスレーザ発振装置に関するものであり、特に最 も容易化レーザピーム機モードを可変できるよう にした高周波励起ガスレーザ発掘装置に関するも のである。

従来の技術

従来の高周波励起ガスレーザ発振装置は、第3 図も化示すものであった。この図に於て、1はガ ラスなどの誘覚体よりなる放電管であり、2、3 は前記放電管1の外周面に密着して設けられた金 異気極である。4は前記電框2,3に接続された 高周波電源であり、たとえば1 3.5 6 MHz, 2 KV の電圧を両電板2.3間に印加している。5は前 配電框2,3間にはさまれた放電管1内の放電空 間である。8は全反射鏡、では部分反射鏡であり、 との全反射鏡6.部分反射鏡7は前記放置空間6 の両端に固定配置され、尤共振器を形成している。

### 特開平2-281670(2)

8は前記部分反射鏡アより出力されるレーザビームである。矢印9はレーザガスの流れる方向を示してかり、第3図に示すような軌流型レーザ装置の中を循環している。10は送気管であり、11、12は前配放電空間5にて放電及び送風機により、温度上昇したレーザガスの温度を下げるための熱交換器、13はレーザガスを循環させるための送風機である。

なか、送風機13により放電区間6にて約100 m/mec程度のガス液を得る必要がある。

第3図 b は 第3図 a の放電空間 6 部分の放電管 1 及び電極 2 , 3 の断面を示す図である。

以上が従来の軸流型レーザ装置の構成であり、 次にその動作について説明する。

まず一対の金属電極2、3に高周波電源4から 高周波高電圧を印加し、放電空間5にグロー状の 放電を発生させる。放電空間5を通過するレーザ ガスは、この放電エネルギーを得て励起され、そ の励起されたレーザガスは全反射鏡6岁よび部分 反射鏡7により形成された光共振器で共振状態と

との発明にかける検セードを顧時に切り替える ととにより、異なる加工作樂間の時間損失が大幅 に削載される。

第1回にかいて、放電管1、1が軸方向に設けられ、スイッチ11、12により、電標2、3への電圧印加が制御される。例えば、図示したようにスイッチ11を0 P P し、スイッチ12を0 N した場合と、スイッチ11かよび12を0 N した場合、各放電管1、1内のガスの扱収により全体の利得が低下して出てくるレーザビームの横モート形状が異なる。

第2図は、電極21、31を傾斜させ、放電管軸方向の電振間インピーダンスに勾配をもたせ電気入力に応じて放電値域を変化させ横モードを制御する実施例である。との方法を用いても同様の効果が移られる。

### 発明の効果

以上のように、この発明によれば放電管内の放 電便域を電気的に制御することにより瞬時に機モ ード切り替え可能な高周波励起ガスレーザ発振装 なり、部分反射鏡でからレーザピーム8が出力される。とのレーザピーム8がレーザ加工等の用途 に用いられる。特に、加工用途によっては、瞬時 に構セードを切り替えることが必要になる。

#### 発明が解決しようとする課題

上記の構成では、レーザビームの横モードは放 電管1の管内径及び全反射鏡6.部分反射鏡7の 曲窓によって支配される。

従って、従来は瞬時化機モードを可変すること が不可能であった。

この発明は、かかる課題を解決するためになされたもので、電気的に覇時に横モードを可変できる高周波励起ガスレーザ発振装置を提供することを目的とする。

#### 課題を解決するための手段

本発明は、上記課題を解決するために放電管内 の放電領域を電気的に増減し、機モードを瞬時に 変化可能な高層複動起ガスレーザ発振装置とした ものである。

作用

置を提供でき、加工時間を大幅に短縮可能となり ランニングコストの安い経済的なレーザ加工に優 れた効果を発揮する。

### 4、図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例を示すガスレーザ発 接装置の回路図およびレーザピームの検モード形 状を示す図、第2図は本発明の他の実施例を示す ガスレーザ発振装置の回路図およびレーザピーム の検モード形状を示す図、第3図をは使来のガス レーザ発振装置の回路図、第3図をは向要部断面 図である。

1 ……放電管、2,2',3,3'……電極、4… …高周波電源、11,12……スイッチ。

代理人の氏名 弁理士 栗 野 重 孝 ほか1名

# 特開平2-281670(3)

